



WERDEN SIE TEIL UNSERER ERFOLGSGESCHICHTE!

scia Systems ist ein international erfolgreiches Technologieunternehmen mit Sitz in Chemnitz. Wir entwickeln und fertigen Produktionsanlagen zur Oberflächenbearbeitung mittels Vakuumverfahren.

Unser Anspruch sind maßgeschneiderte technische Lösungen für unsere Kunden aus den Branchen Mikroelektronik und Optik. Das schafft abwechslungsreiche Arbeitsaufgaben für über 150 Mitarbeiter in einem hochtechnologischen und wachstumsstarken Marktumfeld.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n:

Entwicklungsingenieur/-in - Prozesstechnologie

Ihre Aufgaben:

- Anpassung und Optimierung von bestehenden Prozessen (Ionenstrahl- und Plasmaprozesse) unserer Maschinen
- Entwicklung neuer Produkte und Prozesse in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen
- Betreuung von Kunden in Form von Probenbearbeitung, Prozessunterstützung und Schulungen
- Prozesstechnische Betreuung der Anlagenabnahme

Ihr Profil:

- Abgeschlossenes Studium mit mathematischer, naturwissenschaftlicher oder technischer Ausrichtung
- Kenntnisse in Plasmaphysik, Dünnschicht- und Oberflächentechnik
- Erfahrungen bei der Strukturherstellung für die Mikroelektronik/-systemtechnik wünschenswert
- Selbständige Arbeitsweise mit hoher technischer Kompetenz und physikalischem Verständnis
- Internationale Reisebereitschaft, gutes Englisch und PKW-Führerschein

Wir bieten:

- Attraktive Vergütung, inkl. 13. Monatsgehalt und Zusatzleistungen
- Flexibles Arbeitszeitmodell und 30 Tage Urlaub
- Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Professionelle Arbeitsbedingungen an einem modern ausgestatteten Arbeitsplatz
- Eigene Kantine mit Zuschuss zum Mittagessen, regelmäßige Firmenfeiern für die gesamte Belegschaft sowie Teilnahme an Sportveranstaltungen wie dem Firmenlauf oder Tischtenniscup

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Frau Förster unter bewerbung@scia-systems.com oder bewerben Sie sich direkt online unter www.scia-systems.com/karriere.